

エレクトロニクス

メタライゼーション

エッチングレジスト

S0-402、S0-403

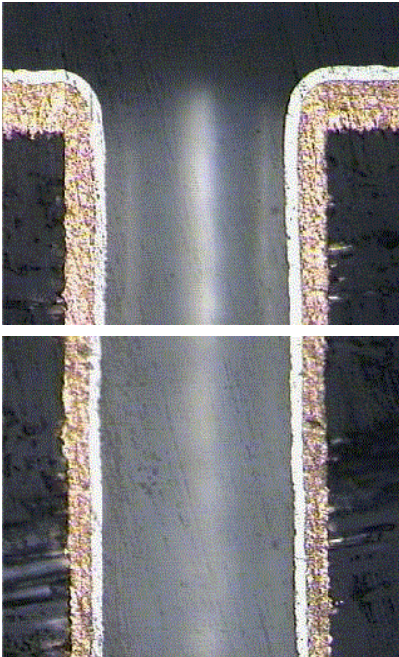
硫酸ベース（フッ化物を含まない）のプロセスで、低コストであり、廃水処理が容易です。粒子径の緻密な錫めっき皮膜が得られます。

耐アルカリ性・耐エッチャント性に優れた皮膜が得られます。

耐ドライフィルム汚染性に優れたプロセスです。

スローイングパワー

スルーホール



BVH

